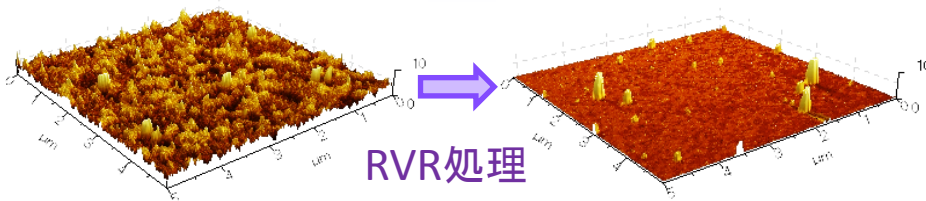
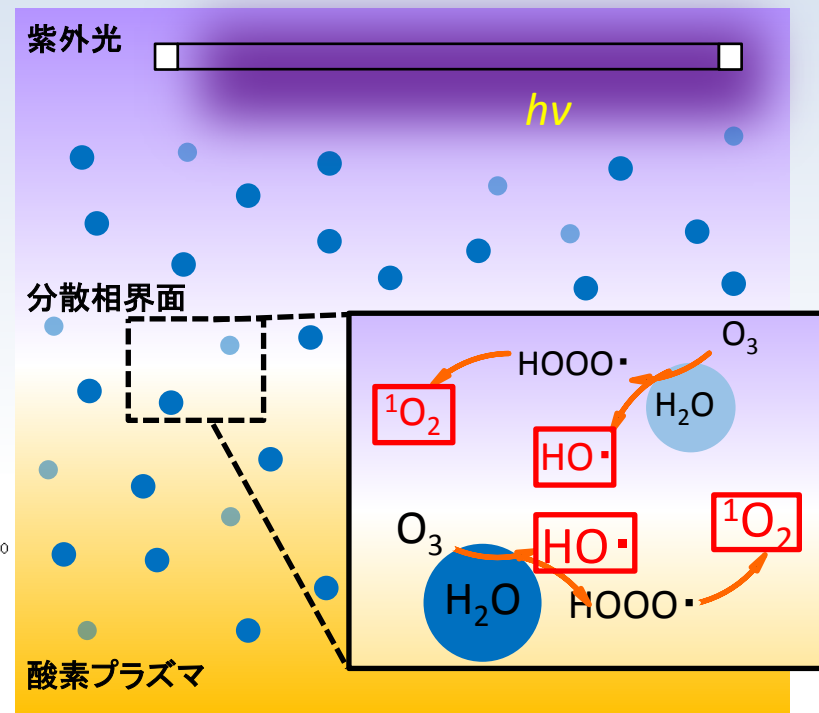


ラジカル・ベイパー・リアクター Radical Vapor Reactor



Polymer modified silicon wafer



Radical Vapor Reactorは、**酸素ラジカル・活性酸素**を雰囲気中で定量的に生成することを世界で初めて実現しました。様々な反応プロセスの**高効率化・低コスト化・低環境負荷・高安全性**を達成する**唯一のプロセス装置**です。

(特許出願済)

春山哲也 教授(九州工業大学)と荏原実業株式会社の共同開発により製品化されました